

SECCIÓN B — SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES

B81 TECNOLOGIA DE LAS MICROESTRUCTURAS [7]

B81B **DISPOSITIVOS O SISTEMAS DE MICROESTRUCTURA, p. ej. DISPOSITIVOS MICROMECHANICOS** (elementos piezoeléctricos, electrostrictivos o magnetostrictivos en sí H01L 41/00) [7]

Nota(s) [7]

- (1) La presente subclase no cubre:
- los dispositivos puramente eléctricos o electrónicos en sí que están cubiertos por la sección H, p.ej. por la subclase H01L;
 - los dispositivos puramente ópticos en sí que están cubiertos por las subclases G02B o G02F;
 - las estructuras esencialmente bidimensionales, p.ej. los productos estratificados que están cubiertos por la subclase B32B;
 - las estructuras químicas o biológicas en sí que están cubiertas por la sección C;
 - las estructuras de escala atómica producidas por la manipulación de átomos o de moléculas uno por uno, que están cubiertas por el grupo B82B 1/00 .
- (2) Los dispositivos o los sistemas clasificados en esta subclase están igualmente clasificados en las subclases apropiadas que cubran sus características estructurales o funcionales, si tales características tienen interés

1/00 **Dispositivos sin elementos móviles o flexibles, p.ej. dispositivos capilares microscópicos [7, 2006.01]**

7/04 . Redes o matrices de dispositivos de microestructura semejantes [7, 2006.01]

3/00 **Dispositivos que tienen elementos flexibles o deformables, p.ej. que tienen membranas o láminas elásticas (B81B 5/00 tiene prioridad) [7, 2006.01]**

5/00 **Dispositivos que tienen elementos móviles unos con respecto a otros, p.ej. que tienen elementos deslizantes o giratorios [7, 2006.01]**

7/00 **Sistemas de microestructura [7, 2006.01]**

7/02 . que tienen distintos dispositivos eléctricos u ópticos de particular importancia por su función, p.ej. sistemas micro-electromecánicos (SMEM, MEMS) (B81B 7/04 tiene prioridad) [7, 2006.01]